(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-294383

(43)公開日 平成4年(1992)10月19日

(51) Int.Cl.*

費別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G03H 1/20

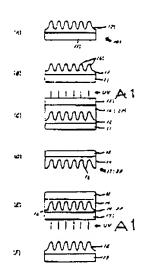
8106 - 2 K

No. 11

71 P 1495

- (54) METHOD FOR DUPLICATION OF HOLOGRAM
- (11) 4-294383 (A)
- (43) 19.10.1992 (19) JP (22) 22.3.1991
- (21) Appl. No. 3-83649
- (71) FUJITSU LTD (72) SHIN EGUCHI
- (51) Int. Cl. G03H1/20

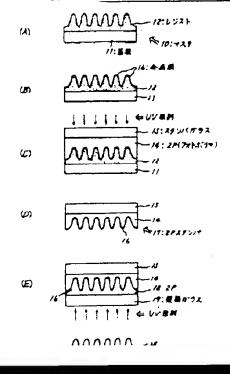
PURPOSE: To easily and accurately duplicate a surface relief-type hologram. CONSTITUTION: A stamper (e.g. 2P stamper 17) is manufactured from a surface relief-type hologram (master 10) manufactured by holographic interference method, and the hologram pattern of this stamper is transferred to 2P (photopolymer) resin 18 to duplicate the hologram. The hologram pattern of the stamper surface is formed into the same pattern as that of the original surface relief hologram (master 10) and then transferred. In this case, for example, a metal film 16 is formed on the master 19, on which a 2P layer 14 is formed and cured to manufacture the stamper.



11: substrate, 12: resist, 15: stamper glass, 18 : duplication glass, S: UV irradiation

【目的】 本発明は、ホログラム複製方法に関し、表面 レリーフ型ホログラムを、容易かつ忠実に複製できるようにすることを目的とする。

【構成】 ホログラフィック干渉により作製した表面レリーフ型ホログラム(マスタ10)から、スタンパ(何えば2Pスタンパ17)を作製し、このスタンパのホログラムパターンを2P(フォトボリマ)18に転写することにより、前記ホログラムの複製を行うホログラム後製方法において、スタンパ表面のホログラムパターンと耐った形成して、転写を行うように構成する。この場合、例えば、マスタ10上に金属膜16を形成し、その上に2P14を設けて硬化させることにより、スタンパを作製するように構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ホログラフィック干渉により作製した表面レリーフ型ホログラム(マスタ10)から、スタンパ(17、22)を作製し、このスタンパ(17、22)のホログラムパターンを、被転写体に転写することにより、前記ホログラム(マスタ10)を複製するホログラム複製方法において、前記スタンパ(17、22)表面のホログラムパターンを、元の表面レリーフ型ホログラム(マスタ10)の表面のホログラムパターンと同一形状に形成して、転写を行うことを特徴としたホログラム複製方法。

【請求項2】 上記スタンパを作製する際、ホログラフィック干渉により作製した表面レリーフ型ホログラム(マスタ10)上に、金属膜(16)を形成し、該金属膜(16)上に、フォトボリマ(14)を設けて硬化させることにより、スタンパを作製したことを特徴とする請求項1記載のホログラム複製方法。

【請求項3】 上記スタンパを作製する際、ホログラフィック干渉により作製した表面レリーフ型ホログラム(マスタ10)上に、離型剤(23)を設け、更にこの 20 離型剤(23)上に、金属電極(16A)を形成した後、該金属電極(16A)を用いてメッキを行うことにより、スタンパを作製したことを特徴とする請求項1記載のホログラム複製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ホログラムの複製方法 に関し、更に詳しくいえば、情報処理装置等の表面レリ ーフ型ホログラムを複製する際に利用されるホログラム の複製方法に関する。

【0002】近年、ホログラムを用いた情報処理装置が広く使われている。ホログラムを安く、かつ大量に作製するためには、マスタから複製することが必須であり、屈折率変調型及び表面レリーフ型のホログラムについて、研究が盛んに行われている。

[0003]

【従来の技術】図3~図6は、従来例を示した図であり、図3はホログラム作製方法説明図、図4は2Pスタンパ法によるホログラム複製方法を示した図。図5はメッキスタンパ法によるホログラム複製方法を示した図、図6は、雕型剤を用いた複製方法説明図である。

【0004】図中、1はレーザ光源、2はハーフミラー、3、4はミラー(反射鏡)、5、6はピンホール、7は乾板を示す。

【0005】また、10はマスタ、11は基板、12はレジスト、13はホログラムパターン、14は2P(フォトポリマ)、15はスタンパガラス、16は金属膜、17は2Pスタンパ、18は2P、19は複製ガラス、20はメッキ層、21は裏打ち板、22はメッキスタンパ、23は離型剤、16Aは金属電極を示す。

【0006】従来、ホログラムを作製するには、図3のようにして作製していた。この例では、ハーフミラー2、ミラー3、4を図示の位置に配置し、レーザ光源1からのコヒーレント光(レーザ光)を2つに分岐し、この2つのコヒーレント光をそれぞれピンホール5、6を通過させた後、乾板7上に照射する。

【0·0 0 7】 このようにして、乾板 7 には所望の波面で 干渉露光を行うことにより、ホログラムを作製する。

ム(マスタ10)の表面のホログラムバターンと同一形 【0008】しかしながら、この方法では、電光中の光 状に形成して、転写を行うことを特徴としたホログラム 10 学系の揺らぎ (例えば、温度変化、空気の流れ、光学部 複製方法。 品の不安定) のため、安定かつ安価に大量生産できると 【請求項2】 上記スタンバを作製する際、ホログラフ は言いがたい。

【0009】そこで、上記のような方法(二光束露光)で作製したホログラムと同じ形状のバターンを複製する方法が考えられている。以下、この複製方法について説明する。

【0010】(1) 従来の2Pスタンパ法によるホログラム複製方法(図4参照)2Pスタンパ法により、表面レリーフ型の透過型ホログラムを複製するには、先ず、

(A)に示したマスタ10を用意する。このマスタ10は、基板11上のレジスト12によって、ホログラムパターン13を形成したものである。

【0011】次に、(B) のように、マスタ10に形成されたホログラムパターン13上に、2P(フォトボリマ)14を滴下し、その後、(C) のように、2P14上にスタンパガラス15をのせて紫外線(UV)を照射することにより、2P14を硬化させる。

【0012】紫外線硬化後、ホログラムパターン13は、スタンパガラス15に転写される。この状態で、

(D) に示したように、2P14上に金属蒸着を行い、 転写したホログラムパターン上に、金属膜16を形成す る。これが2Pスタンパ17となる。

【0013】続いて、(E) のように、2Pスタンパ17に再び2P18を滴下し、複製ガラス19をのせて紫外線硬化を行い、剥離すれば(F) に示したように複製できる(図では2Pスタンパが上側になっているが、実際にはこの逆の配置で行う)。

【0014】(2) 従来のメッキスタンパ法によるホログラム複製方法(図5参照) 先ず(A) のように、基板11上にレジスト12によって形成したホログラムバターン13を有するマスタ10を用意し、このホログラムバターン13を金属無着して、(B) に示したように金属電極16Aを形成する。

【0015】その後、前記金属電極16を電極としてメッキを行い、(C)のようにメッキ層20を形成し、更にこのメッキ層20上に、Al板等の裏打ち板21を設けて、マスタ10の部分を剥離し、(D)のようなメッキスタンパ22を作製する。

【0016】続いて(E)に示したように、メッキスタ 50 ンパ22のホログラムパターン上に2Pを商下し、更に

複製ガラス19をのせて紫外線(UV)を照射して2P 18を硬化させる。

【0017】2P18の硬化後、メッキスタンパ22を 刹難すれば、(F)に示したように、ホログラムの複製 ができる.

【0018】ところで、上記のメッキスタンパ法による ホログラムの複製方法では、メッキスタンパ22の剥離 が容易でないため、例えば図6に示したような複製方法 を用いる。

タンパ22(図5の(D)に対応)を作製した後、

(B) に示したように、金属電極16A上に離型剤23 を付着させる。

【0020】この雕型剤23の付着は、例えばテフロン をスパッタすることにより行う。この離型剤23を付着 させた後、図5の(E)の工程を行って、ホログラムの 複製を行う。

【0021】このようにすれば、メッキスタンパ22を 用いてホログラムパターンの転写をする時、その密着力 を低減でき、剥離が容易となる。

[0022]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のも のにおいては、次のような課題があった。

(1) 図3に示した方法により、ホログラムを大量生産す るのは困難である。従って、図4、図5に示した方法に より、ホログラムを複製して、ホログラムの大量生産を 行うことが必要となる。

【0023】(2)ところが、図4に示した2Pスタンパ 法によりホログラムの複製を行うと、金属膜16の厚み だけ、2 P スタンパ17のホログラムパターンが太るた 30 め、複製後のホログラムパターンが細ることになる。こ のため、マスタ10上のホログラムパターン13を、忠 実に複製できない。

【0024】(3) 図5に示したメッキスタンパ法によ り、ホログラムの複製を行った場合には、元のレジスト 表面と接触していた金属電極がメッキスタンパの表面と なるため、転写したバターンに細りはない。

【0025】しかし、このメッキスタンパ法では、メッ キスタンパから2Pを転写する時、その密着力を低減さ せるために、スタンパの表面に離型剤を付着させる。

【0026】従って、転写したホログラムパターンは、 雕型剤の厚みだけ細ってしまい、マスタ上のホログラム バターンを忠実に複製できない。

【0027】(4) 上記のように、レジスト等で作製した 表面レリーフ型のホログラムを、忠実に、かつ弱い剥離 力で複製するためには、転写用スタンパの形状を最適化 することが課題となる。

【0028】本発明は、このような従来の課題を解決 し、表面レリーフ型のホログラムを、容易に、かつ忠実 に複製できるようにすることを目的とする。

[0029]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を 達成するため、次のように構成したものである。

(1) ホログラフィック干渉により作製した表面レリーフ 型ホログラム(マスタ)からスタンパを作製し、このス タンパのホログラムパターンを、被転写体に転写するこ とにより、前記ホログラムを複製するホログラム複製方 法において、前記スタンパ表面のホログラムパターン を、元の表面レリーフ型ホログラム (マスタ) 表面のホ 【0019】すなわち、(A) に示したようなメッキス 10 ログラムパターンと同一形状に形成して、転写を行うよ うにした。

> 【0030】(2) 上記構成(1) において、スタンパを 作製する際、ホログラフィック干渉により作製した表面 レリーフ型ホログラム(マスタ)上に、金属膜を形成 し、該金属膜上にフォトポリマ (2 P) を設けて硬化さ せることにより、スタンパを作製した。

【0031】(3) 上記構成(1) において、スタンバを 作製する際、ホログラフィック干渉により作製した表面 レリーフ型ホログラム (マスタ)上に、離型剤を設け、 20 更にこの離型剤上に、金属電極を形成した後、該金属電 極を用いてメッキを行うことにより、スタンパを作製し た。

[0032]

【作用】上記構成に基づく本発明の作用を、説明する。 ホログラフィック干渉により作製した表面レリーフ型ホ ログラム(マスタ)上に金属膜を形成し、この金属膜上 に2P(フォトポリマ)を滴下して硬化させた後、上記 ホログラム(マスタ)を剥離すれば、2Pスタンパが作 製できる。

【0033】この2Pスタンパ上のホログラムパターン 上には、上記金属膜が付着しており、この表面のホログ ラムパターン形状は、上記ホログラム(マスタ)のパタ ーン形状と同じになる。

【0034】従って、この2Pスタンパのホログラムバ ターンを被転写体、例えば2Pに転写すれば、ホログラ ムの忠実な複製ができる。

【0035】また、ホログラフィック干渉により作製し た表面レリーフ型ホログラム(マスタ)上に離型剤を付 着させ、更にその上に金属電極を形成してメッキを行っ 40 た後、前記ホログラム(マスタ)を剥離すれば、メッキ スタンパが作製できる。

【0036】このメッキスタンパには、メッキ層上に、 上記雕型剤と金属電極とが付着しており、その表面パタ ーンの形状は、元のホログラム(マスタ)パターン形状 と同じである。

【0037】従って、このメッキスタンパ上のホログラ ムバターンを、被転写体、例えば、2Pに転写すれば、 ホログラムの忠実な複製ができる。

[0038]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 50

する.

(第1実施例の説明)図1は、本発明の第1実施例を示 した図であり、図中、図4と同符号は同一のものを示 す。

【0039】この実施例は、2P(フォトポリマ)スタ ンパ法により、表面レリーフ型の透過型ホログラムを複 製する方法であり、図4に示した従来の方法を改良した 例である。

【0040】2Pスタンパ法によるホログラムの複製方 る。

【0041】(A) 基板11上に、レジスト12によって 形成したホログラムバターンを有するマスタ10を用意 する。このマスタは、例えば図3に示した方法で作製す

【0042】(B) 作製したマスタ10のホログラムパタ ーンに金属を蒸着し、金属膜16を形成する。この金属 蒸着膜16を形成するには、例えばNiをArガス中に 導入し、真空度が10つのオーダで装着を行う。

【0043】これにより、レジストホログラムパターン。 の側面にも、200~300人の厚さを有する金属膜1 6を形成することができる。

【0044】(C) 金属膜16を形成したホログラムバタ ーン上に、2P(フォトポリマ)14を適下し、その上 からスタンパガラス15を被せ、紫外線(UV)を照射 して2P14を硬化させる。

【0045】(D) マスタ10を剥離して、2Pスタンパ 17を得る。このスタンパ17は、スタンパガラス15 と硬化した2P、及び金属膜16から成る。

【0046】(E) 2Pスタンパ17に、2P18を商下 し、更にその上から複製ガラス19を被せた後、紫外線 を照射して2P18を硬化させる(なお、図では、2P スタンパが上側となっているが、実際には2 P スタンパ を下側にして2Pの商下を行うのが普通の方法である。

【0047】(F) 2P18を硬化した後、2Pスタンパ を剥離すれば、複製したホログラムが得られる。以後、 上記の各工程を繰り返して行えば、ホログラムが大量に 複製できることになる。

【0048】(第2実施例の説明)この実施例は、メッ キスタンパ法により、表面レリーフ型の透過型ホログラー ムを複製する方法であり、図5に示した方法を改良した

【0049】メッキスタンパ法によるホログラムの複製 方法は、図5に示した(A)~(G) の各工程によって行わ れる。

【0050】(A) 基板11上のレジスト12によって形 成したホログラムパターン13を有するマスタ10を用 意する。このマスタ10上のホログラムパターンは、例 えば図3に示した方法により作製する。

【0051】(B) マスタ10上のホログラムパターン1 50

3に、離型剤23を塗布する。この離型剤23は、例え ばテフロンのスパッタにより塗布する。

【0052】(C) 離型剤23を塗布した上から、金属を 蒸着して金属電簡16Aを形成 する。この金属として は、例えばNiを用いる。

【0053】(D) 上記金属電極16Aを電極としてメッ キを行い、メッキ層20を形成する。このメッキに使用 する材料としては、例えばNiを用いる。

【0054】(E) メッキ層20の上に裏打ち板21を被 法は、図4に示した(A) \sim (F)の各工程によって行われ 10 せ、マスタ10の部分を剥離すると、メッキスタンパ22が得られる。

> 【0055】(F) メッキスタンパ20のパターン上に2 Pを滴下し、複製ガラス19を被せて紫外線(UV)を 照射する。これにより、2P18を繁外線で硬化させ

> 【0056】(G) 2P18が硬化したら、メッキスタン パ22を剥離することにより、複製したホログラムが得 られる。

【0057】(他の実施例)以上実施例について説明し 20 たが、本発明は次のようにしても実施可能である。

(1) 図1に示した2Pスタンパ法において、金属膜16 を形成する際、金属を蒸着してもよく、またスパッタに より形成してもよい。

【0058】(2) 図2に示したメッキスタンパ法におい て、金属電極16Aを形成する際、金属を蒸着してもよ く、またスパッタにより形成してもよい。

【0059】(3) 紫外線で硬化する2P (フォトポリ マ)のかわりに、例えば他の熱硬化性樹脂を用いること も可能である。

[0060]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば次 のような効果がある。

- (1) 表面レリーフ型ホログラムを、容易かつ忠実に複製 することができる.
- (2) 表面レリーフ型ホログラムの大量生産が可能とな

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例における2Pスタンバ法に よるホログラム複製方法を示した図である。

【図2】本発明の第2実施例におけるメッキスタンバ法 によるホログラム複製方法を示した図である。

【図3】従来のホログラム作製方法説明図である。

【図4】従来の2Pスタンパ法によるホログラム作製方 法を示した図である。

【図 5】 従来のメッキスタンパ法によるホログラム作製 方法を示した図である。

【図6】従来の離型剤を用いた複製方法説明図である。

【符母の説明】

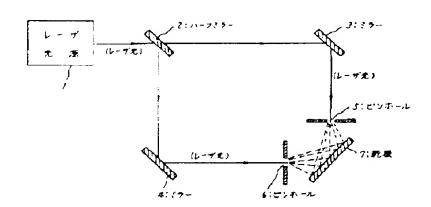
10 マスタ 1.1 基板

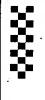
---784---

19 複製ガラス 2P(フォトポリマ) 20 メッキ層 15 スタンパガラス 21 裏打ち板 22 メッキスタンパ 16 金属膜 1 7 2 Pスタンバ 16A 金属電極 18 2 P [**3**1] 【図2】 2.Pスタンパ法によるボログラム複模を法 メッキスタンパ法によるボログラム模製方法 (A) a A: 72,9 (8) *(B)* S は:スタンパかうス は:2月(フォトポリマ) (C) Ø Œ) (0) (F) Œ) (G) (F)【図3】

12 レジスト

ホログラム評異で活躍時団



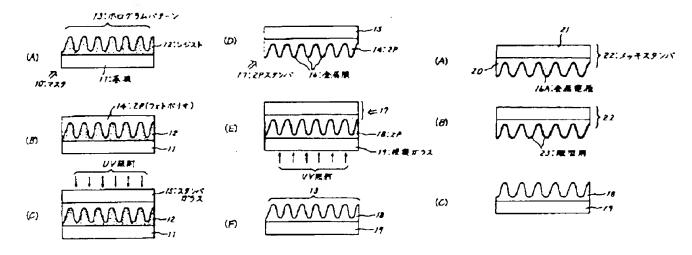


[四4]

[図6]

観型前を用いた複製方法説明図

促来の1月スタンパ法によるボログラム複製方法



[図5]

従来のメッキスタンパ法によるホログラム被観方法

